# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number: 04-047512(43)Date of publication of application: 17.02.1992

(51)Int.Cl.

G11B 5/39 G11B 5/31 // G11B 11/10

(21)Application number: 02-159552

(71)Applicant: SHARP CORP

(22)Date of filing:

15.06.1990

(72)Inventor: MURAMATSU TETSUO

YAMAMOTO TATSUSHI

TAKAHASHI AKIRA

ota Kenji

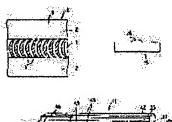
**ISHIKAWA TOSHIO** 

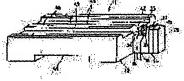
# (54) MAGNETIC HEAD AND ITS MANUFACTURE

# (57) Abstract:

PURPOSE: To accurately perform reproduction even when a magnetic domain is formed in almost the arc shape by providing a thin film core having a magnetic gap part curved almost in the arc shape in accordance with the shape of the magnetic domain on a recording medium.

CONSTITUTION: A projecting part 26 (curved part) in almost the arc shape is formed at the magnetic core 16 of a reproducing head part 15 in advance, and the magnetic gap part between the front terminal part of the thin film core 17 at the frontside and the magnetic core 16 is formed in almost the arc shape in accordance with the recording bit 1 on recording film 6. Therefore, no crosstalk among plural neighboring magnetic domains on the recording medium 6 occurs, and also, a sufficient reproducing signal can be obtained. Thereby, recording density in light assisted magnetic recording can be heightened, and the reproduction can be accurately performed even when the magnetic domain is formed in almost the arc shape.





# **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration] [Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]
[Number of appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

⑩日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

# ❸公開特許公報(A) 平4-47512

G	Solnt. Cl. 4			ı	說別記号	庁内整理番号	40公開	平成4年(1992)2月17日	
(	È	11	В	5/39 5/31	9	7326-5D			
# 0	3	11	B	11/10	Z 2	7326-5D 9075-5D			
						藝查請	永 未請求 前	育求項の数 2	(金11頁)

❷発明の名称 磁気ヘッド及びその製造方法

Ø特 頤 平2-159552

母出 顧 平2(1990)6月15日

经验	男	若	村	松	哲	郵	大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 内	シャープ株式会社
個発	蚈	者	ដា	本	逢	志	大阪府大阪市阿倍野区县池町22番22号 内	シヤープ株式会社
優発	蚜	潪	髙	橋		朔	大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 内	シャープ株式会社
母発	明	者	太	Œ	貿	司	大阪府大阪市阿倍野区县池町22番22号	シヤープ株式会社

団出 願 人 シャーブ株式会社砂代 理 人 弁理士 原 謙 三 最終頁に続く

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号

81 HE ₹

### 1. 発明の名称

**耐気ヘッド及びその製造方法** 

### 2. 特許請求の範囲

1. 光アシスト磁気記録により記録解体上にほ は円弧状の磁区をなして記録される情報の再生に 使用する磁気ヘッドであって、

基材上に形成され、上記記録媒体上の俗区の形状に対応してほぼ円弧状に満曲した磁気的ギャップ部を有する薄膜コアと、上記磁気的ギャップ部から薄膜コアを介して導かれる磁気に基づいて記録整体上の情報の検出を行う磁気抵抗効果素子とを厳えていることを特徴とする磁気へっと。

2. 上記載村上にはば円弧状をなす海曲部をエッチングにより形成する工程と、海曲部の形成を れた基材上に上記海曲部に対応した海曲形状を有する破気的ギャップ部を露えた薄膜コマを形成する工程と、上記燃気抵抗効果業子を薄膜により形成する工程とを有することを特徴とする構成項第 1項に記録の磁気へっドの製造方法。

# 3. 発明の詳細な説明

【産業上の利用分野】

本発明は、光アンスト戦気記録される情報の再生に使用する戦気へッド及びその製造方法に関するものである。

### 【従来の技術)

近年、情報の記録、壽生、消去の可能な紀段媒体としての光磁気ディスクの開発が進められている。光磁気ディスクでは、過点、重直磁化をで使用し、レーザ光の限制により昇進させて保磁力を体下させた状態で上記を直径化設に腺症を発症を加することにより、如化性の多を外部磁場の何さと一致させ、情報の記録を行うようになっている。一方、再生時には、いわゆる光気にレーザ光を解射した際に、いわゆる光気を変により、磁化に向きに応じて、反射光の偏光である。

## 特別平4-47512(2)

先組気ディスクにおける記録方式には、大別し て、一定方向の外部遺場を連続的に印加しながら 、記録すべき情報に応じてレーザ光の強度を疫調 する光変調方式と、一定強度のレーザ光を照射し ながら、記録すべき情報に応じて外部磁場の向き を反転させる近界変調方式とがある。そして、記 経済の情報を書き換える際に、旧僧報を済会する ことなく、新貨銀を直接記録するオーパーライト を実現できる方式としては、上記の従昇変調方式 が有力視されている。

この巡界変調方式において、記録密度を向上さ せるために、ディスクの回転速度又は母界変異の 国被勤を上昇させると、記録磁区長をディスク上 でのレーザ光のスポット径より小さい 0.3 μm 程度まで掲小することができるが、その場合、第 4図に模式的に示すように、記録ピット」・1… の形成する鉄区が円弧状又は三日月状になること が知られている (第13個日本応用低気学会参楽 講演概要集(1989)、 198頁参照)。

(発明が解決しようとする課題)

森鮫コアと、上記報気的ギャップ部から薄膜コア 超区間でクロストークが生じることはなく、又、 を介して喜かれる磁液に基づいて記録媒体上の情 報の検出を行う超気抵抗効果素子とを腐えている

なお、上記の磁気ベッドの製造に無しては、上 記基材上にほぼ円弧状をなず海曲部をエッチング により形成した後、基材上に上記海曲部に対応し た汽曲形状を有する難気的ギャップ部を購えた選 勝コアを形成するとともに、上記磁気抵抗効果素 子を琢腹により形成するようにすることが好適で

(作用)

上記した本発明の磁気ヘッドにおいては、記録 媒体上の数区からの破壊が上記数数的ギャッで組 から遊気コアを介して磁気抵抗効果素子に導かれ 、この従東の大きさに応じて従気抵抗効果常子の 磁気抵抗値が変化することに基づいて、價格の再 生が行われる。その場合、上記磁気的ギャップ部 が記録媒体上の俄区の形状に対応したほぼ円弧状 をなしているため、記録媒体上の閲覧する複数の

ところが、上記のように、紀録ビット1・1… が円弧状になり、かつ、磁区長が短くなると、こ れをレーザ光により再生する際に、レーザスポッ トが複数の記録ビット1・1…に跨がって照射さ れるので、盗々の記録ピットしの再生が行えなく なる問題がある。

そこで、レーザ先を使用せずに、低気ヘッドに より磁気的に記録ビット1・1…の機器を再生す ることも考えられる。ところが、その場合、記録 ビット1・1%が円弧状であるため、再生時に額 接する記録ピットし・1間でクロストークが生じ やすく、かつ、再生は号出力も低下し、正確な男 生は不可能である。

#### (課題を解決するための手段)

本発明に係る磁気ヘッドは、上記の課題を解決 するために、光アシスト磁気記録により記録媒体 上にほぼ円弧状の数区をなして記録される情報の 再生に使用する磁気へッドであって、基材上に形 成され、上記記録媒体上の難区の形状に対応して ほぼ円弧状に突曲した磁気的ギャップ部を有する

充分な再生信号出力を得ることができるようにな る。これにより、光アシスト姫気紀録において、 記録密度を高めた結果、遊区がほぼ円弧状をなす 場合にも、正確な再生が行えるようになる。

一方、上記した磁気ヘッドの製造方法によれば 、まず、ほぼ円弧形状をなず記録媒体上の迅区に 対応した形状の治曲部を差材上に形成した後、上 記基材上に時気的ギャップ部を有する薄膜コアを 形成するようにしたので、遊気的ギャップ部は記 蜂媒体上の鍵区の形状に対応したほぼ円弧状とす ることができる.

又、磁気抵抗効果素子は薄酸により形成するこ とができる。

### 【実施例1]

本発明の一実施例を第1図乃至第21図に基づ いて砭明すれば、以下の通りである。

第2回に示すように、光アシスト磁気記録再生 筆量は、基板5と、基板5上に形成された記録媒 体としての記録膜 5 と、記録膜 6 を保護する保護

## 初期平4-47512(3)

想でとも含むディスク8に記録及び再生を行うものであって、対効レンズ9を介して記録版8にレーザ光10を照射する光ヘッドと、浮上型磁気へッド11とを構えている。浮上型磁気へッド11はサスペンション12により支持され、ディスク8の回転に伴ってディスク8の東面から浮上しなから記録及び再生を行うようになっている。

\*A .

第3図に示すように、基板5上には所定のビッチでグループ2・2…とうンド3・3…とが交互に形成され、各ランド3に沿ってはば円弧状又は三日月状の低区をなず記録ビット1・1…(第4図参照)が形成されて債相の記録が行われるようになっている。

類を図に示すように、浮上型遊気へッド11は、ディスク8上で滑走可能なスライデ13に磁気へッド本体14を取り付けてなり、磁気へッド本体14は破気抵抗効果に基づいて情報の再生を行う再生へッド部15と、記録用コイル36が整理された記録用磁極部35とを購えている。

以下、再生へっと郎」5について述べると、第

【図図四に示すように、 気コアーを (数材) は Ni Inフェライと等からなり、この磁気コアー 6 上にはフロント側薄膜コアーフ 2 パック例透膜コアー 8 とが所定の間隔を飛てて形成されている。フロント側薄膜コアーでの削縮部と継気コアー 6 との間には、非磁性材料からなるギャップ着 3 1により、第1回回の上下方向に所定の場を有する機気的ギャップ部が設けられている。

フロント倒及びパック制譲譲コア17・18と 経気コア16の間には、絶縁暦20を介して磁気 低抗効果素子21が溶機により形成され、この低 気低抗効果素子21からシグナルリード22・2 2が依方に引き出されている。更に、磁気低抗効 果素子21と磁気コア16との間には、上方から 見てほぼコ字形をなすパイアスリード23が絶縁 度20を介して設けられている。

フロント側及びパック側譲襲コア17・18上には、保護層24が形成され、保護層24が形成され、保護層24上には 保護権25が接着されている。

なお、第14図似等の図面から明らかなように、

表材としての投票を有する磁気コア16に、予め はは円弧状の凸部25 (海曲部)が形成されるこ とにより、フロント領海駅コア17の前輪部と研 気コア16間の上記超気的ギャップ部(図示せず)は記録盤6上の記録ピット1(製4図参照)に 対応したほぼ円弧状をなしている。

上記の構成において、記録時又は再生時にはディスク8の回転に伴ってスライダ13がディスク8の要面から浮上する。この状態で、上記光へッドから記録解6にレーザ光10を解討しながら、記録所配極部35で発生される虹界を記録鞭6に印加することにより、高記録密度でほぼ円張状の記録ビット1・1・1が記録数6上に形成される。

一方、再生時には、記録器6上の各記録ビット 1からの研究が、再生へッド部15における研覧 コア16とフロント側薄膜コア17間のポャップ ほ37からフロント側薄膜コア17を介して磁気 抵抗効果素子21に導かれる。磁気低抗効果素子 21はプロント側薄膜コア17からの磁束の大き さに応じて電気低抗機が変化するので、例えば、 シグナルリード2~に定電減を渡すことにより、 上記電気抵抗値の変化がシグナルリード22の再 車間の電圧の変化として検出され、これにより、 記録ビット1として記録された歯軽の検出が行わ れる。

なお、磁気抵抗効果素子21の電気抵抗観Rの 変化分をAR、最陽の殺さをHとすると、AR/ RとHの臓には第21図に示すようにほぼ2次曲 線で近似される関係があるが、低気低抗効果素子 21の動作範囲を機能方向の耐点近勝以外の複域 に移動させるため、バイアスリード23に電波を 波すことにより、磁気抵抗効果素子21にバイア ス磁界が印加される。

次に、上記の浮上磁気ヘッド 1 1 . 特に、再生へっド部 (5 の製造方法について説明する。

再生ヘッド部15の作製に際しては、まず、集6図に示すように、Ni2nフェライト等からなる磁気コア16を用意し、この磁気コア16の表面にほぼ円弧形状をなすようにフォトレジスト酸21を形成する(集7図)。ここで、フォトレジ

特别平4-47512 (4)

スト膜27の幅 D は、無4図における記録ビット 1の幅とほぼ等しい値とする。

そして、フォトレジスト験27を介して、A:ガスによるイオンミリング等により借気コア16にエッテングを施すと、無8図の如(、磁気コア16の東面にほぼ円弧状の凸部26か形成をれる。なお、凸部26の代わりに、ほぼ円弧状の側部を形成するようにしても良い。又、本実施例では、凸部26を磁気コア16の全長に取って設けるようにしたが、凸部26は低気コア16におけるディスク6に対向する部位近傍のみに設けるようにしても良い。

次に、第9回に示すように、上記ギャップ暦上にSIO。 等からなる絶縁間20 (例えば、膜理 ( μ m 程度) をスパッタリング等により形成する。 引続き、絶縁層20上にAlCu (Cu 5%) 等の薄膜モEB (Electron Boam) 瀬巻等で形成した後、不要部位をリン段、頭敵、酢酸等を用いた温式エッチング等で除去することにより、上方から見てほぼコ字形状をなすパイアスリード23を

形成する (第10回(3)~(6))。

次に、バイアスリード23上に超縁層20(複数国に分けて形成されるが、便宜上同一番号を付す)を形成(領11回(内))した機、Nife(Peが17.5歳重光)の抵抗加熱蒸暑及びリン酸、磁散等による混式エッチング等により、ほぼコ字形状をなすように磁気抵抗効果素子21(腰厚は、例えば、0.02μm以内器度)を形成する(第12回(中(内))。

被いて、第13図に示すように、脱気抵抗効果素子21の遊区状態を安定化させるために、磁気抵抗効果素子21の両端部近修上に投票させて混成メッキ(無電解)等により CoP層28・28上にALCu(Cu5%)のBB 寿殺及び 過太エッチング等によりシグナルリード22・22を形成した使、再収、絶縁層20を形成する(第18週旬~四)。

次に、第15回回向に示すように、フロント回 薄膜コア17の前端部及びバック側薄膜コア18

の後端部に対応する特域30・31 (同図園に便 度上ハッチングで示す」の絶縁層20をリアクティブイオンエッチング等により験去する。

次に、領域30・31を含む部位にP-CVD 法でSiD1を増額させること等により、例えば、0、1μm以内程度の限率でギャップ層37を 形成する。なお、領域31に形成されたギャップ 層は必要に応じて除去する。

続いて、第16回回回に糸すように、Nifeのスパッタリング等によりフロンと側流酸コア i 7及びハック側消験コア i 8 (例えば、腹深 5~5 μ m 程度 i を形成する。これにより、フロント側距距ファ 1 7の前端部は上記のギャップ 5 3 7からなる 超気的ギャップ 5 8 全人して 4 様気コア 1 6 の 的場合 2 0 を介して 4 観覧コア 1 8 の 的 場合 2 0 を介して 4 観覧 3 ア 1 7 の 1 4 を 2 0 を 分して 4 観覧 3 ア 1 8 の 1 6 に 1 6 に 2 6 を 分して 4 2 5 6 に 2 7 6 6 で 1 7 で 1 7

なお、フロント倒海線コア ( 7 の前端部の縁 D は記録機 6 上でのレーザビームの後程度 ( 1、 5 μm以下)とされる。一方、磁気抵抗効果数子で 6の幅しは実際には上記のロよりかなり大きく、 適常、数10~数100μm程度とされる。

なお、記録用磁隔部35 (第5因) は、磁気コア16に予めコイル巻回用溝34・34を形成す

# 特別平4-47512(5)

ることにより形成できるものであるが、第6図〜 第16図印図及び第1図印図では、簡単のため、 記録用数極額35は図示していない。

又、以上では、説明の限宜上、再生ヘッド部15を1個すつ形成するものとしたが、第6図の段階で継気コア16を複数の再生ヘッド部15を同時に形成できる程度に新聞と直交方向に長尺としておいて、第6図乃至第18図(4)及びそれに続く第1図(4)的の工程で複数の研究ヘッド本体14を同時に形成しく第1図(4)の左右方向に配列される)、形成後に分離するようにしても良い。

次に、スライダ13の製造工程につき説明する。 第17回に示すようなスライダ材料41に対し 、まず、ヘッド線入機42を形成する(第18回 )。 続いて、ヘッド解入機42の両側にてレール 形成溝43、43を形成するとともに、スライダ 材料41の画面側にレール形成溝43、43と直 交する方向に延びるサスペンション取付け溝44 を形成する(第19回)。

再生ヘッド部15を含む磁気ヘッド本体14及

びスタイダ13が構成されると、第26回に示すように、スタイダ)3のヘッド挿入海42に磁気ヘッド本体14が挿入されて、例えば156 で程度に加熱された関語等により接着される。 絞いて、第5回の如く、スライダ13のレール面45・45…が観視及びボリッシュされるとともに、レール面45・45…だおける磁気ヘッド本体14と反対個の強部近後に、ディスク8とスライダ13との間に空気を導入するための傾斜面46・46…が形成される。

なお、上記の実施例では、スライダ13と世気 ヘッド本体14を野傷に構成したが、スライダ1 3と世気ペッド本体14の磁気コア16は一体に 構成しても良い。

## {実賠餅2}

次に、本発明の別の実施例を説明する。

上記の実施例では、磁気コア16とフロント機 及びバック制調験コア17、18で磁気回路を構 成したが、この実施例では、第22図(の)へ)に示 すように、基根61上に形成した下部海膜コア62

と、フロント側上が海線コア63及びバック側上 部海線コア64とにより磁気翻路を構成している 。下部海線コア62とフロント側上部環際コア6 3との間には、ギャップ電65により磁気的ギャ ップ報が設けられている。

又、第22額(から明らかなように、基復61の表面には、はば円質状の凸部66(海色部)が形成され、これにより、ギャップ層65は記録膜6上の記録ビット1・1~(第4図参照)の形状に対応したはは円弧状をなしている。

フロント側及びバック側上飲薄鶏コア63・64と下部薄膜コア62との間には、純繊層67を介して研究抵抗効果素子70が設けられ、研究が抗効果素子70と下部薄膜コア62の間には、絶縁層67を介してバイアスリード68が形成されている。又、フロント側及びバック側上粉取膜コア63・64上には保護限71が形成され、更に、保護原71上に保護版72が接著されている。

又、図示しないが、基級6~をフェライト等で 構成して、この基級6~に記録用磁橋部を形成す ることができる。

なお、この第2 実施例における観点へッドの製造方法は、下部課限コア 6 2 が続けられる以外は 第1 実施例とはほ馬様であるので、ここでは最明 を省略する。

## (発明の効果)

本発明に係る研究へッドは、以上のように、光アンスト級気記録により記録媒体上にほぼ円弧状の級区をなして記録される情報の再生に使用する磁気へッドであって、基材上に形成され、上記記録媒体上の磁区の形状に対応してほぼ円弧状に満動した組気的ギャップ部から薄膜コアを介して遅かれる破束に基づいて記録媒体上の情報の検出を行う省気販抗効果素子とを備えている構成である。

これによれば、記録媒体上の強度からの破束が 上記離気的ギャップ領から磁気コアを介して磁気 抵抗効果素子に身かれ、この破策の大きさに応じ て磁気抵抗効果素子の電気低抗値が変化すること に基づいて、情俗の写生が行われるが、その際、

# 特期平4-47512(6)

上記出気的ギャップ部が記録媒体上の磁区の形状に対応したはは円弧状をなしているため、記録媒体上の関接する複数の磁区間でクロストークが生じることはなく、又、充分な再生復号出力を得ることができるようになる。後って、光アシスト位気記録において、記録密度を高めた結果、健区がほぼ円弧状をなす場合にも、正確な高生が行えるようになる。

又、本発明に係る姓気へッドの製造方法は、上記器材上にはは円額状をなず海血部をエッチングにより影成する工程と、基材上に上記論面部に対応した海血形状を有する従気的ギャップ部を満えたpp コアを形成する工程と、上配桁気抵抗効果数子を復限により形成する工程とを増えている。

これにより、まず、ほぼ円弧形状をなす記録機体上の磁区に対応した飛状の海歯部を基材上に形成した様、上記基材上に磁気的ギャップ部を有する薄膜コアを形成するようにしたので、対気的ギャップ部は記録媒体上の磁区の形状に対応したほぼ円弧状とすることができる。

阿園的及び付はそれぞれ周園(4)のA一人雑長び 3一日銀に沿う数略新面図である。

第11回回は絶縁層を形成する様子を示す機略 総筋面別である。

周図向は同語向のC-C特に伯う概略都面図である。

第12四回は役気抵抗効果素子を形成する様子 を示す機能平面関である。

同国的及び内はそれぞれ周囲间のB-E縁及び F-F線に沿う最略断菌型である。

第13図はCoP相を形成する様子を示す観略 平面図である。

第14団(6はシグナルリードを形成する様子を 示す概略平面図である。

四國四及び何はそれぞれ周図(A)のCーG線及び 1~「縁に拾う機略勘適図である。

第15回回はエッチングを施す様子を示す概略 平歯図である。

両図的は原図はの Jー J線に沿う機略断値図である。

4、図面の簡単な説明

第1図乃至第21図は本発明の一実施例を示す ものである。

第1図例は粉気ヘッド本体の最繁平面図である。 例図例は周図例のLーレ線に沿う機能鉄節図で ある。

第2図は浮上型磁気ヘッドを備えた先低気記録 再生装置の概略構成図である。

第3既はディスクの扱い殺賊筋関である。

第4図は記録ビットの形状を示す説明図である。 旗5図は海上側供気ベッドの転換図である。

第6団は世気コアを示す概略正面図である。

第7回は磁気コアにフォトレジスト膜を形成する様子を示す機略正面回である。

第8回はフォトレジスト膜を介してエッチング も核す様子を示す概略で個図である。

第9回は絶縁層を形成する様子を示す機略だ面 図である。

第10図回はパイアスリードを形成する様子を 示す概略平面図である。

第16回回はフロント側及びバック側上部コア を形成する様子を示す機略平断図である。

同図的は同図的のKーK級に行う概略新画図である。

第17図乃至第19図はそれぞれスライダの加工工程を示す機略料視図である。

類20回はスライダに遊気へッド本体を接着する様子を示すは視図である。

第21図は磁気抵抗効果素子に加わる磁場の強さと抵抗変化の関係を示すグラフである。

第22図は本発明の他の実施例を示すもいでも \*

第22回回は第2実施例における磁気ヘッド本体を示す週間平面関である。

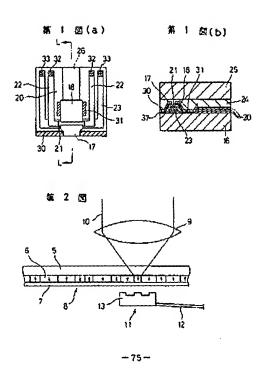
周囲のは同園はのMーM線に投う機略断面図で

**将図的は奄気へッド本体を示す機略正面図である。** 

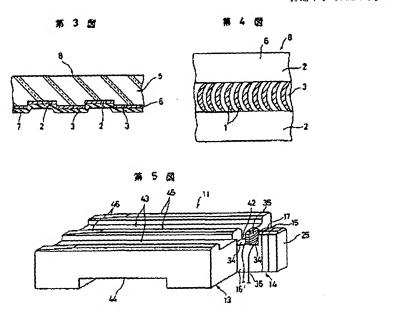
6 は記録膜(記録媒体)、14 は磁気ヘッド本体、15 は再生ヘッド部、16 は磁気コア(高材

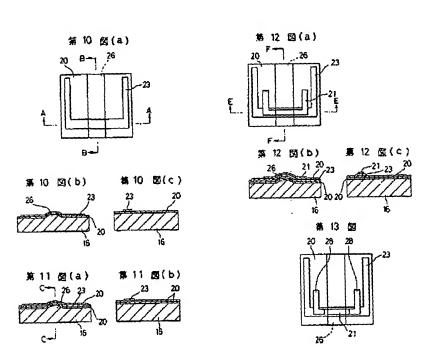
# 37開平4-47512 (ア)

1、17はフロント例確認コア、21、70は超 気証抗効果素子、25・66は凸部(海由部)、 37・55はギャップ烈、61は益症(基材)、 62は下部調股コア、63はフロント側上部適能 コア、64はパック団上部薄限コアである。 特許出職人 シャープ 株式会社 代理人 弁理士 順 課 第 7 図 第 9 図

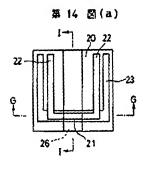


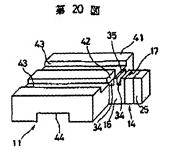
特問平4-47512(8)

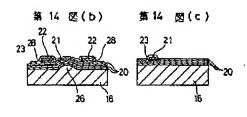


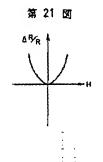


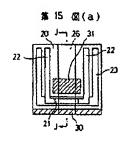
# 特周平4~47512 (日)

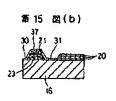


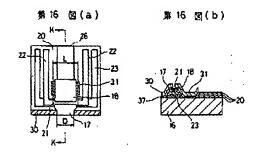




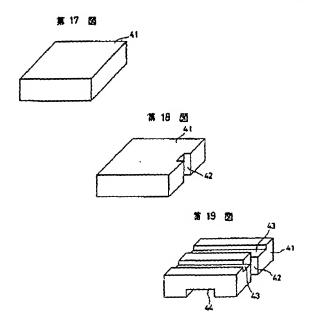


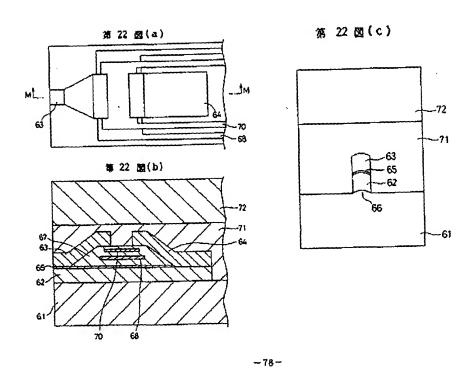






特閒平4-47512 (10)





特開平4-47512 (11)

第1頁の統定 砂発 明 者 石 川 俊 夫 大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シャープ株式会社 内

Sec. 19.